RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP60137042

Publication date:

1985-07-20

Inventor(s):

OKAMOTO TOMIO

Applicant(s)::

MATSUSHITA DENSHI KOGYO KK

Requested Patent: JP60137042

Application Number: JP19830250532 19831226

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L23/28; H01L23/34

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To transmit heat generated at a semiconductor element directly to a heat sink block having a thermal conductivity larger than a molding resin by oppositely disposing at an ultrafine interval the block and the main surface of the element, and burying with resin. CONSTITUTION: A chip 2 on a die pad 1 is bonded, heat sink blocks 6 made of aluminum or copper having a thermal conductivity larger than the conductivity of a molding resin are disposed oppositely through an ultrafine interval onto the main surface of the chip 2, and this state is maintained to form a structure that sealed with the molding resin 5. Since the blocks made of aluminum or copper are disposed only through a thin molding resin layer on the main surface of the heat generating surface of the chip 2, the heat generated from the chip at the operating time can be effectively dissipated toward the exterior. (FIG. 3)

Data supplied from the esp@cenet database - 12

JP-60-137042 further teaches a sealing method for forming the structure shown in Fig. 3. Specifically, the lead frame holding thereon a semiconductor chip that has an electrode wire-bonded to an outer lead is disposed in a cavity of a die in an upside down state to that for forming a conventional structure. Fig. 2 shows another structure in which the chip 2 is bonded to the radiation block 6 through a die pad 1. Fig. 4 shows a still another structure that differs from that shown in Fig. 3 in point that the surface parts of the radiation block 6 facing wires 3 are covered with an insulating film 8 such s a polyimide resin. According to this structure, even when the wires 3 contact the radiation block, the two members can be securely insulated by the insulating film 8.

使用後返却願います

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭60 - 137042

Solnt Cl.

識別記号

厅內整理番号

❷公開 昭和60年(1985)7月20日

H 01 L 23/28

7738-5F 6616-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

夕発明の名称

樹脂封止形半導体装置

②特 顋 昭58-250532

❷出 願 昭58(1983)12月26日

 門真市大字門真1006番地 松下電子工業株式会社内

切出 願 人 松下電子工業株式会社

門真市大字門真1006番地

砂代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

THE S

発明の名称
 樹脂製止形半導体装置

- 2、特許翻求の範囲
- (1) 半導体系子設置板に固着された半導体素子の 生间上に、磁小な関係を付与して成形用樹脂に りも大きな然に導事を有する放熟プロックが対 向配置され、これらが成形用樹脂で一体的に対 、止されていることを特徴とする樹脂對止形半導 体装置。
- (2) 放然プロックの半導体業子と対向する面の少くとも周疇部分に絶縁般が被容されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の樹脂對止形半導体装置。
- (3) 半導体素子と放然プロックとの間の磁小な間 脈が成形周内間で埋められていることを特徴と する特許請求の範囲第1項に記載の側隔對止形 半導体装置。
- 発明の詳細な説明 確実上の利用分野

本発明は、放熱特性の向上をはかることができ る樹脂封止形半導体接踵に関する。

従来例の構成とその問題点

朝昭封止形半導体装置の構造は、通常、第1図 て示すような構造になっている。との構造は、半 砕体常子収置板(以下ダイバッドと称する)1の 上に半回体系子(以下チャプと称する)2を固然 し、さらに、チップ2の上の電板と外部リード3 の間をワイヤー4で接続して形成した組立防体を 成形用似脂をて纠止することにより待られる。か かる構造ではチップ2の周囲が熱伝導度の低い成 形用樹脂 5 で凹まれている。このため動作呼にチ · ファから発生する然を効准良く外部へ放散する ことができたい。この結果、動作時にチップでの 温度が高くなり、特性が劣下すること、あるいは、 信頼性が低下することなどの問題が生じる。近年、 このような問題を発用するため!第2図に示すよ うな構造の樹脂對止形半導体装置が出現している。 この樹脂對止形半導体装置は、成形用樹脂よりも 然伝母形の大きな金町 たとえげ AL Cu などか

らなる放出プロックのをダイバッド1の展而へ終 的に結合し、この放然プロックのも含めて成形用 樹脂ので對止した構造になっている。 この構造は、 チップ2で発生した熱をダイバッド1を介してモ -の裏面へ熟的に結合する放熱プロック6へ効率度 く伝えようとしたものであり、第1図で示した枠 造の樹脂對止形半導体装置にくらべて放熱特性は 改善される。しかしたがら、チップ2の発熱を敬う 説的にみると、表面で生じており、この熱を下方。 へ逃がそりとする上記の保道では、然の経路が、 チャプスからダイバッド1を経て放然プロックも に至る長いものとなり、大きな放無効果を期待す ることは無理であった。また、ダイバッドもへの 放然プロック6の熱的結合を銀材を用いてたす場 合には、無処理が必要となり製作作業が頂雑とな る問題もあった。

発明の目的

本発明の目的は、従来の放然プロック付衡別封 止形半導体装置よりもすぐれた放熱符性をもち、 しかも、製作のための作業が煩雑になることのな

伝海串をもつAl またはCu などからなる放然プ ロックのが対向配置され、この状態を維持させて **成形用樹脂 5 で封止した構造となっている。<u>なむ、</u>** 半時休累子2の主表面と放熟プロック8との間に 付与した間際では、樹脂鉛止の工程で成形用樹脂 5 化より収めつくされる。ところで、この構造を 得るための側脳對止にあたっては、半導体案子が 後稽され、しから、半導体者子上の電径と外部リ - ドとの間がワイヤーで投続さ<u>れたリードフリー</u> 4 を、その上下関係を従来構造を得るための最低 状態とは逆にして金恩のキャビティ内へ改織する。 関示した構造によれば、通常川いられる成形川樹 附の熱伝導事(0.0015 ~ 0.0060caℓ/tm. soc. C) よりも大きな熱伝半串をもつ材料である Al(0.57 cal/cm. sec. C) あるいは Cu(0.94 call/cu.soc.C)などで形成した放热プロスクが ナップ2の熱の発生间である主表面上に飛い成形 用樹脂形のみを介して位置するため、動作時にチ ,プ2から発生する無が外部へ向けて効果的に放 散される。

い樹脂耕止形半導体装置を提供することにある。 発明の構成

本発明の樹脂對止形半海体装置は、成形用樹脂の熱低海北よりも大きな熱低海北を有する放熱プロックと半海体業子の主要面とが微小な間隔をもって対向配置され、これらが成形用樹脂で封止されるとともに両者の間族が成形用樹脂で埋められた解放となっている。この構成によれば、半海体業子で発生した為が、基板支持体を介すことなく直接的に放然プロックへ伝わり、このため、放熱効果が改善される。

夹施例の説明

以下に、第3図かよび無4図を参照して本発明の樹脂對止形半導体装置について詳しく説明する。第3図は、本発明の樹脂對止形半導体装置の第1の構造例を示す断面図であり、図示するように、タイパッド1の上にチップ2が接着され、同チップ2と外部リード3との間がワイヤー4で接続されるとともに、チップ2の主要所上に敵小な間源を付与して成形用樹脂の熱伝導率よりも大きな熱

第4図は、本発明にかかる歯配封止形半導体を の他の変施例を示す新面図であり、放然プロックのツイヤー3と対向する面部分にポリイミット
が開たどの絶縁数号が被着してある点で第3図 で示したものと構造上の違いがある。この構造に よれば、ワイヤー3と放然プロックのとが接触し でも、絶縁襲号により両者が確実に絶縁され、し たがって、短絡年位の発生を回避できる。

以上視別した実施例では、放然プロックが成形用樹脂内に埋入されているが、放然プロックの一部を成形用樹脂外へは出させる構造としてもよい。
また、放然プロックを封止外辺の一部として利用する構造としてもよい。

発明の効果

水発明の樹脂対比形半導体装置では、動作時代 半導体業子で発生する熱の放熱フロックへの伝達 が効率よくなされるため、良好な放然特性が得ら れる。また、従来の構造のように、放然プロック をダイバッドへ無付けする必要がないため、製作 作数が頻雑化する不都合なきたすこともない。

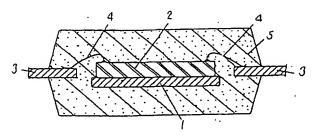
4、 図面の簡単な説明

…能以限。

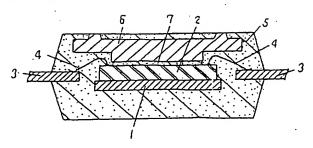
第1 図に、従来の断照対止形半導体委員の標準的な構造を示す所施図、第2 図は、放然プロックを有する従来の側隔対止形半導体装置の構造を示す所施図、第3 図 まよび第4 図は、本発明の棚間対止形半導体装置の構造例を示す断面図である。1 ……半導体業子報置板、2 ……半導体素子、3 ……外部リード、4 ……ワイヤー、5 ……成形用樹脂、6 …… 放然プロック、7 …… 間際、8 …

代型人の氏名 弁型士 中 尾 敏 男 凡か1名

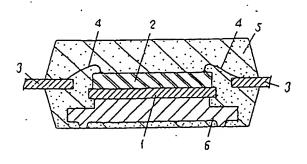
郊 1 図



第 3 図



OH 2 FM



¥\$ 4 **3**31

